# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-110646

(43)Date of publication of application: 30.04.1996

(51)Int.CI.

G03G 5/05 C09D167/03

(21)Application number : 06-245925

(71)Applicant: U

UNITIKA LTD

(22)Date of filing:

12.10.1994

(72)Inventor:

OWAKI TAKAMASA

KISHIMOTO SOICHIRO

## (54) ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the gelling of a coating soln. and the crystallization of a resin binder and to improve the adhesion of a photosensitive layer to the substrate, the mechanical strength and printing resistance of the photosensitive layer by using polyarylate having specified structural units as the resin binder forming the photosensitive layer.

CONSTITUTION: Polyarylate having structural units represented by formulae I, II is used as a resin binder forming a photosensitive layer on an electrically conductive substrate. At this time, the mol fraction between the structural units represented by the formulae I, II is regulated so as to satisfy 0.05≤I/(I+II)≤1.00 and an inherent viscosity (ηinh) of 0.25–1.00 is imparted. In the formulae I, II, each of R1–R4, R7 and R8 is H, halogen, etc., independently X is C of corresponding valence having Hs or alkyls, (m) is an integer of 4–7, each of R5 and R6 is H or 1–6C alkyl, Y is phenylene, biphenylene, etc., and Z is a single bond, O, S, etc.

11.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

01.10.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-110646

(43)公開日 平成8年(1996)4月30日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

技術表示箇所

G03G 5/05

(19)日本国特許庁(JP)

101

C 0 9 D 167/03 PLD

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平6-245925

(71)出願人 000004503

ユニチカ株式会社

平成6年(1994)10月12日

兵庫県尼崎市東本町1丁目50番地

(72)発明者 大脇 隆正

京都府宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株

式会社中央研究所内

(72)発明者 岸本 聡一郎

京都府宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株

式会社中央研究所内

## (54) 【発明の名称】 電子写真感光体

## (57)【要約】

【構成】 導電性基板上に感光層を設けた電子写真感光 体において、感光層を形成するバインダー樹脂が特定の 構造単位を有するポリアリレートであって、インヘレン ト粘度 (η inh.) が0.25~1.00 (溶媒としてテ トラクロロエタンを用い、バインダー樹脂の濃度を1. 0g/d1とし、25℃で測定)である電子写真感光

【効果】 感光層の作製時に塗工液がゲル化したり、感 光層内におけるバインダー樹脂が結晶化したりすること がなく、感光層と下地との密着性が良好で感光層が機械 的強度に優れて耐刷性が良好で、長時間にわたって優れ た電子写真特性を維持し得る。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電性基板上に感光層を設けた電子写真 感光体において、感光層を形成するパインダー樹脂が下 記式(1)及び式(2)で示される構造単位を有するポ リアリレートであって、これら式(1)及び式(2)で 示される構造単位のモル分率が0.05≦〔(1)/ \* { (1) + (2) } 〕 ≦1.00を満足し、かつ、イン ヘレント粘度(η inh.)が0.25~1.00(溶媒と してテトラクロロエタンを用い、バインダー樹脂の濃度 を1.0g/d1とし、25℃で測定)であることを特 徴とする電子写真感光体。

【化1】

$$-0 \xrightarrow{R_{1}} C \xrightarrow{R_{3}} C \xrightarrow{R_{3}} C \xrightarrow{R_{3}} C \xrightarrow{R_{4}} C \xrightarrow{R_{5}} C \xrightarrow{R_{5$$

[化2]

$$-0 - \left( \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right) - \left( \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right) - \left( \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right) - \left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right) - \left( \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right) - \left( \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right) - \left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right) - \left( \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right) - \left( \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right) - \left( \begin{array}{c} \\$$

(式(1)中、R、~R、は各々独立に水素原子、ハロ ゲン原子及び炭素数1~4のアルキル基から選ばれ、X は相当する価数の水素原子又はアルキル基を有する炭素 原子を表し、mは4~7の整数を表し、R,及びR。は 各々Xに関して個別に選択されてよく、独立に水素原子 及び炭素数1~6のアルキル基から選ばれ(ただし、R ,及びR。は少なくとも1つのX原子上に結合してい る)、Yは、フェニレン基、ピフェニレン基、ナフチレ ン基、炭素数1~12の脂肪族炭化水素基、炭素数3~ 7の環状炭化水素基からなる群から選ばれる。また、式 (2)中、R、及びR。は各々独立に水素原子、ハロゲ ン原子、炭素数1~4アルキル基から選ばれ、乙は、単 結合、酸素原子、硫黄原子、炭素数1~12のアルキレ ン基、アルキリデン基、フェニルアルキリデン基からな る群から選ばれ、Yは、フェニレン基、ビフェニレン 基、ナフチレン基、炭素数1~12の脂肪族炭化水素 基、炭素数3~7の環状炭化水素基からなる群から選ば れる。〕

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、長時間にわたって優れた電子写真特性を維持し得る電子写真感光体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】電子写真用の感光体としては、積層型の電子写真感光体と単層型の電子写真感光体が知られており、積層型の電子写真感光体においては、導電性基板上に露光により電荷を発生させるための電荷発生層と電荷を輸送するための電荷輸送層とが積層された少なくとも2層よりなる感光層が形成されており(前記二層が逆になったものを逆層型といい、本発明においてはこれも積層型電子写真感光体という)、単層型の電子写真感光体においては、導電性基板上に、電荷発生物質と電荷輸送50

物質がバインダー樹脂に分散した単一層からなる感光層が形成されている。

20 【0003】電子写真感光体の感光層(単層型の電子写真感光体においては感光層、積層型の電子写真感光体においては特に電荷輸送層)のバインダー樹脂としては、2、2ーピス(4ーヒドロキシフェニル)プロバン(以下ピスフェノールーAと略称する。)を原料としたポリカーボネート樹脂が広く利用されている。ビスフェノールーAを原料としたポリカーボネート樹脂は、電荷輸送物質との相溶性が良好であるので、これをバインダー樹脂とした感光層を有する電子写真感光体は電気特性が良好であり、また比較的機械的強度が大きいという特徴を30 有している。

【0004】しかしながら、バインダー樹脂としてビスフェノールーAを原料としたポリカーボネート樹脂を用いて感光層を形成した場合には、以下に示すような問題があることが明らかになった。

(1)感光体作成時において、下地に感光層を塗布する際、使用する溶媒によっては塗工液がゲル化したり、感光層内で樹脂が結晶化することがあった。そして、塗布層においてゲル化した部分や結晶化した部分では、光減衰がなく、電荷は残留電位となって残り、画質上ディフ40 ェクトとなって出現する。

(2)通常の負帯電型の電子写真感光体の場合、ビスフェノールーAを原料としたポリカーボネート樹脂を用いた感光層は、下地との密着性が悪いため、剥離し易かったり、表面硬度が不足しているので、傷ついたり、表面が摩耗して耐刷寿命が短くなるという問題があった。

ここで意味する下地とは、積層型感光体の場合では電荷 発生層を、逆層型の感光体では導電性基板を、単層型の 感光体では導電性基板を指す。

[0005]

50 【発明が解決しようとする課題】上記のような実状に鑑

み、本発明の課題は、電子写真感光体の作製時に塗工液 がゲル化したり、感光層内におけるバインンダー樹脂が 結晶化したりすることがなく、感光層と下地との密着性 が良好で、感光層が機械的強度に優れていて耐刷性が良 好で、長期間にわたって優れた電子写真特性を維持し得 る電子写真感光体を提供することにある。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らはこの様な課 題を解決するべく鋭意研究を重ねた結果、感光層のバイ ンダー樹脂として特定の構造単位に含むポリアリレート を用いると、前述のような電子写真感光体に認められる 問題を解決することができるという知見を得、これら知 見に基づいて、本発明に到達した。

【0007】すなわち、本発明の要旨は、導電性基板上 に感光層を設けた電子写真感光体において、感光層を形 成するバインダー樹脂が式(1)及び式(2)で示され る構造単位を有するポリアリレートであって、これら式 (1)及び式(2)で示される構造単位のモル分率が  $0.05 \le ((1)/((1)+(2))) \le 1.00$ を満足し、かつ、インヘレント粘度(η inh.)が0.2 5~1.00であることを特徴とする電子写真感光体で ある。

【0008】 (式(1)中、R、~R、は各々独立に水 素原子、ハロゲン原子及び炭素数1~4のアルキル基か ら選ばれ、Xは相当する価数の水素原子又はアルキル基 を有する炭素原子を表し、mは4~7の整数を表し、R ,及びR。は各々Xに関して個別に選択されてよく、独 立に水素原子及び炭素数1~6のアルキル基から選ばれ (ただし、R、及びR。は少なくとも1つのX原子上に 結合している)、Yは、フェニレン基、ビフェニレン 基、ナフチレン基、炭素数1~12の脂肪族炭化水素 基、炭素数3~7の環状炭化水素基からなる群から選ば れる。また、式(2)中、R,及びR。は各々独立に水 素原子、ハロゲン原子、炭素数1~4アルキル基から選 ばれ、2は、単結合、酸素原子、硫黄原子、炭素数1~ 12のアルキレン基、アルキリデン基、フェニルアルキ リデン基からなる群から選ばれ、Yは、フェニレン基、 ビフェニレン基、ナフチレン基、炭素数1~12の脂肪 族炭化水素基、炭素数3~7の環状炭化水素基からなる 群から選ばれる。〕

【0009】以下、本発明を詳細に説明する。本発明の 電子写真感光体の感光層を形成するバインダー樹脂とし てに用いられるポリアリレートにおいて式(1)及び式 (2) に示す構造単位を有するポリアリレートである。 【0010】式(1) に示す構造単位を構成する1,1 -ビス(4-ヒドロキシフェニル)アルキルシクロアル カンの具体例としては、1、1-ビス(4-ヒドロキシ フェニル) -3, 3-ジメチル-5-メチル-シクロへ キサン、1、1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3、3-ジメチル-5、5-ジメチル-シクロヘキサ

ン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3, 3ージメチルー4ーメチルーシクロヘキサン、1,1ービ ス(4-ヒドロキシフェニル)-3、3-ジメチル-5 -エチルーシクロヘキサン、1、1-ビス(4-ヒドロ キシフェニル) -3、3-ジメチル-5-メチルーシク ロペンタン、1、1-ビス(3、5-ジメチル-4-ヒ ドロキシフェニル) -3, 3-ジメチル-5-メチル-シクロヘキサン、1、1-ビス(3、5-ジフェニルー 4-ヒドロキシフェニル)-3,3-ジメチル-5-メ 10 チルーシクロヘキサン、1,1-ビス(3-メチル-4 -ヒドロキシフェニル)-3,3-ジメチル-5-メチ ルーシクロヘキサン、1,1-ビス(3-フェニルー4 -ヒドロキシフェニル)-3,3-ジメチル-5-メチ ルーシクロヘキサン、1、1-ビス(3、5-ジクロロ -4-ヒドロキシフェニル)-3.3-ジメチル-5-メチルーシクロヘキサン、1,1-ビス(3,5-ジブ ロモー4-ヒドロキシフェニル)-3,3-ジメチルー 5-メチルーシクロヘキサンなどが挙げられる。これら のうち、1種類もしくは2種類以上共重合して用いても よい。この中で、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル) -3, 3-ジメチル-5-メチル-シクロヘキサン を用いることが特に好ましい。1,1-ビス(4-ヒド ロキシフェニル) アルキルシクロアルカンの製造方法 は、特開平2-88634号公報に詳細に述べられてい

【0011】式(2)で示される構造単位を構成するた めの原料である二価フェノールとしては、ビス(4-ヒ ドロキシフェニル) メタン、1, 1-ビス(4-ヒドロ キシフェニル) エタン、1,2-ビス(4-ヒドロキシ 30 フェニル) エタン、2, 2-ビス (4-ヒドロキシフェ ニル)プロパン、2,2-ビス(3-メチル-4-ヒド ロキシフェニル) ブタン、2, 2-ビス(4-ヒドロキ シフェニル) ブタン、2、2-ビス(4-ヒドロキシフ ェニル) オクタン、4、4-ビス(4-ヒドロキシフェ ニル) ヘプタン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル) -1, 1-ジフェニルメタン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル) -1-フェニルエタン、1,1-ピス(4-ヒドロキシフェニル)-1-フェニルメタ ン、ピス(4-ヒドロキシフェニル)エーテル、ビス (4-ヒドロキシフェニル) スルフィド、ビス (4-ヒ ドロキシフェニル) スルホン、1、1-ビス (4-ヒド ロキシフェニル)シクロペンタン、1、1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、2、2-ビス (3-メチルー4-ヒドロキシフェニル)プロバン、2 - (3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)-2-(4 -ヒドロキシフェニル)-1-フェニルエタン、ビス (3-メチル-4-ヒドロキシフェニル) スルフィド、 ピス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)スルホ ン、ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)メタ 50 ン、1, 1-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニ

ル) シクロヘキサン、2、2~ビス(2-メチル-4-ヒドロキシフェニル)プロバン、1,1-ビス(2-ブ チルー4-ヒドロキシー5-メチルフェニル) ブタン、 1, 1-ビス(2-tert-ブチル-4-ヒドロキシ -3 - x + y + y + z = -1, 1 - y + z = -1, 1 - y + z = -1ertーブチルー4ーヒドロキシー5ーメチルフェニ ル) プロパン、1, 1 - ピス(2 - t e r t - ブチル -4-ヒドロキシー5-メチルフェニル) ブタン、1、1 ービス(2-tertーブチルー4-ヒドロキシー5-メチルフェニル) イソブタン、1, 1-ビス (2-te-10rt-ブチル-4-ヒドロキシ-5-メチルフェニル) ヘプタン、1.1-ビス(2-tert-ブチル-4-ヒドロキシー5ーメチルフェニル) -1-フェニルメタ ン、1, 1-ピス (2-tert-アミル-4-ヒドロ キシー5ーメチルフェニル) ブタン、ビス(3ークロロ -4-ヒドロキシフェニル) メタン、ビス(3,5-ジ ブロモー4ーヒドロキシフェニル) メタン、2,2ービ ス(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、 2、2-ビス(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニ ル) プロパン、2, 2ービス(3ーブロモー4ーヒドロ 20 キシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3,5-ジフ ルオロー4ーヒドロキシフェニル)プロバン、2,2-ビス(3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシフェニル)プ ロパン、2,2-ピス(3,5-ジブロモー4-ヒドロ キシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3-プロモー 4-ヒドロキシー5-クロロフェニル)プロパン、2, 2-ビス(3.5-ジクロロ-4-ヒドロキシフェニ ル) ブタン、2, 2-ビス(3, 5-ジプロモー4-ヒ ドロキシフェニル) ブタン、1-フェニル-1, 1-ビ ス(3-フルオロー4-ヒドロキシフェニル)エタン、 ピス (3-フルオロー4-ヒドロキシフェニル) エーテ ル、1, 1-ビス(3-シクロヘキシル-4-ヒドロキ シフェニル)シクロヘキサン、1、1-ビス(4-ヒド ロキシフェニル) -3,3,5-トリメチルシクロヘキ サン、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、4, 4'-ジヒドロキシビフェニル、4,4'-ジヒドロキ シー3, 3'ージメチルビフェニル、4, 4'ージヒド ロキシー2、2′ージメチルピフェニル、4、4′ージ ヒドロキシー3, 3'ージシクロヘキシルビフェニル、 4, 4′-ジヒドロキシー3, 3′-ジフルオロビフェ ニル、3, 3′, 5, 5′ーテトラメチルー4, 4′ー ジヒドロキシビフェニル、4,4′-ジヒドロキシベン ゾフェノン、レゾルシノール、ハイドロキノン、ビスフ ェノールフローレンなどが挙げられる。これらの二価フ ェノールは、1種類で用いることもできるし、2種類以 上で併用することも可能である。中でも、特に好ましく は、2、2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロバ ン、1,1-ピス(4-ヒドロキシフェニル)シクロへ

ェニル) プロパンが挙げられる。

【0012】式(1)及び式(2)で示される構造単位を有するポリアリレートを製造する際に用いられる二価のカルボン酸を例示すると、テレフタル酸、イソフタル酸、オルトフタル酸、2,6ーナフタレンジカルボン酸、ジフェン酸、4、4′ージカルボキシフェニルエーテル、ピス(pーカルボキシフェニル)アルカン、4、4′ージカルボキシフェニルスルホン、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、アジピン酸などの脂肪族ジカルボン酸が挙げられる。これらの二価のカルボン酸は、1種類で用いることもできるし、2種類以上を併用することも可能である。

【0013】また、式(1)及び式(2)で示される構 造単位を有するポリアリレートにおいて、これらの構造 単位のモル分率が0.05≦〔(1)/{(1)+ (2) } ] ≦1.00を満足するものである。〔(1) /{(1)+(2)}〕が0.05未満では、本発明の 効果が得られず、塗工液のゲル化や感光層又は電荷輸送 層の結晶化等の防止及び耐刷寿命の向上が達成されず、 また下引層との密着性が悪くなるので好ましくない。 【0014】上記ポリアリレートのインヘレント粘度 (η inh.) は0.25~1.00 (溶媒としてテトラク ロロエタンを用い、バインダー樹脂の濃度を1.0g/ d 1 とし、25 ℃で測定)である。インヘレント粘度が 0.25未満では機械的強度が低く、このポリアリレー トをバインダー樹脂とする層の表面強度が不足し、感光 体が摩耗して耐刷寿命が短くなる。一方、インヘレント 粘度が1.0を超えるとポリアリレートの溶液粘度が上 昇し、溶液塗工法による感光体製造が困難になることが 30 ある。

【0015】上記ポリアリレートの製造方法としては、前述した二価のカルボン酸ハライドと二価のフェノールを有機溶剤中で反応させる溶液重合法(A. Conix Ind. Eng. ohem. 51 147 1959年、特公昭37-5599号公報)、二価のカルボン酸と二価のフェノールを無水酢酸の存在下で加熱する溶融重合法、二価のカルボン酸と二価のフェノールをジアリルカーボネートの存在下で加熱する溶融重合法(特公昭38-26299号公報)、水と相溶しない有機溶剤に溶解せしめた二価のカルボン酸ハライドとアルカリ水溶液に溶解せしめた二価のフェノールとを混合する界面重合法(W. M. EARECKSON J. Poly. Sci. XL399 1959年、特公昭40-1959号公報)等公知の方法が挙げられ、特に界面重合法が好適に採用される。

ェノールは、1種類で用いることもできるし、2種類以上で併用することも可能である。中でも、特に好ましくは、2、2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパと、1、1・ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロへは、1、2、2-ビス(3-メチルー4-ヒドロキシフェニル)がロペールのアルカリ水溶液を調製し、続いて、重合触媒、例えばトリメチルアミン、トン、1、1・ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロペールアンととの第三級アミン、トリメチルベンジャンモサン、2、2-ビス(3-メチルー4-ヒドロキシフ 50 ルアンモニウムクロライド、トリプチルベンジルアンモ

ニウムクロライドなどの第四級アンモニウム塩などを添加する。一方、水と相溶せず、かつポリアリレートを溶解する様な溶媒、例えば塩化メチレン、1、2 - ジクロロエタン、クロロホルム、クロロベンゼンなどの塩素系溶媒、トルエン、ベンゼン、キシレンなどの芳香族系炭化水素などに二価のカルボン酸ハライドを溶解させた溶液を先のアルカリ溶液に混合し、25℃以下の温度で1時間~5時間攪拌しながら反応を行うことによって所望のポリアリレートを得る。ここで用いることができるアルカリには、水酸化ナトリウムや水酸化カリウム等があ 10 ス

【0017】上記ポリアリレートの分子量を調節する方法としては、界面重合方法に限らず、重合時に一官能の物質を添加して行うことができる。ここで言う分子量調節剤として用いられる一官能物質としては、フェノール、クレゾール、pーtertーブチルフェノールなどの一価フェノール類、安息香酸クロライド、メタンスルホニルクロライド、フェニルクロロホルメートなどの一価酸クロライド類が挙げられる。

【0018】本発明においては上記のような特定のボリ 20 アリレートをバインダー用の樹脂として用い感光層を形成する。感光層の形成方法としては通常の方法が用いられ、なんら限定されないが、このポリアリレートを用いて塗工液を製造し、下地上に塗布して感光層を形成するのが好ましい。すなわち、単層型の電子写真感光体においては電荷輸送物質、電荷発生物質、上記のような特定のボリアリレート及び溶媒とより塗工液を製造し、基板上に塗布して感光層を形成する。また、積層型の電子写真感光体においては電荷輸送物質、上記のような特定のボリアリレート及び溶媒とよりより塗工液を製造し、下 30 地上に塗布して電荷輸送層を形成する。この際、本発明の効果を阻害しない範囲で他のバインダー樹脂を混合するなどの方法で使用することもできる。また、酸化防止剤などを添加することも可能である。

【0019】本発明の電子写真感光体を構成する導電性基板材料としては、公知のものを各種使用することができる。例えば、アルミニウム、真鍮、銅、ニッケル、鋼などの金属板、これらのドラム若しくは金属シートが挙げられる。また、プラスチックシート上にアルミニウム、ニッケル、クロム、パラジウム、グラファイトなど 40の導電性物質を蒸着、スパッタリング、塗布などによりコーティングするなどして導電化処理を施したもの、金属ドラムの表面を電極酸化などにより金属酸化物処理したもの、あるいはガラス、プラスチック板、布、紙などの基板に導電化処理を施したものなどを使用することができる。

【0020】 積層型電子写真感光体において、電荷輸送層は少なくとも電荷輸送物質を有する層であり、また、電荷発生層はその下地上に真空蒸着、スパッタ法などにより電荷発生物質の層を形成するか、又はその下地上に

電荷発生物質をバインダー樹脂を用いて結着してなる層を形成することによって得ることができる。バインダー樹脂を用いた電荷発生層の形成方法としては、公知の各種方法を用いることができるが、通常、電荷発生物質をバインダー樹脂と共に適当な溶媒に分散又は溶解した塗工液を、下層上に塗布し、乾燥させる方法が好適に使用される。

【0021】上記電荷発生物質としては、公知のものなど各種使用することができる。具体的には、非晶質セレン、三方晶セレンなどのセレン単体、セレンーテルルなどのセレン合金、As、Se、などのセレン化合物若しくはセレン含有組成物、酸化亜鉛、CdS-Seなどの第II族及び第IV族元素からなる無機材料、酸化チタンなどの酸化物系半導体、アモルファスシリコンなどのシリコン系材料などの各種無機材料、金属もしくは無金属フタロシアニン、シアニン、アントラセン、ビスアゾ化合物、ピレン、ベリレン、ピリリウム塩、チアピリリウム塩、ポリビニルカルバゾール、スクエアリウム顔料などの各種有機材料が挙げられ、これらの電荷発生物質を1種類だけで用いることもできるし、複数以上混合するなどして併用しても差し支えない。

【0022】上記の積層型電子写真感光体の電荷発生層におけるパインダー樹脂としては、特に制限がなく、公知のものを使用することができる。例えば、ポリスチレン、ボリ塩化ビニル、ボリ酢酸ビニル、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、ポリビニルアセタール、アルキッド樹脂、アクリル樹脂、ボリアクリロニトリル、スチレンーアクリロニトリル共重合体、ポリカーボネート、ポリアクリロニトリル共重合体、ポリカーボネート、ポリアシリロニトリル共重合体、ポリカーボネート、ポリアシリロニトリル共重合体、ポリカーボネート、ポリアシリロアリルアミド、ブチラール樹脂、ABS樹脂などの熱可塑性樹脂、ポリウレタン、エポキシ樹脂、フェノール樹脂などの熱硬化性樹脂を使用することができる。なお、上記電荷発生層におけるパインダー樹脂として、本発明の1、1ービス(4ーヒドロキシフェニル)アルキルシクロアルカンを構造単位に含むポリアリレートを使用することもできる。

【0023】積層型電子写真感光体における電荷輸送層は、下地上に電荷輸送物質をバインダー樹脂で結着してなる層を形成することによって得られる。この電荷輸送層の作製方法としては、公知の方法を使用することができる。通常、電荷輸送物質と1、1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)アルキルシクロアルカンを構造単位に含むポリアリレートを適当な溶媒に分散若しくは溶解した塗工液を下地層となる基板に塗布し、乾燥して方式が好ましく使用される。

【0024】前記電荷輸送物質としては、従来用いられている電子輸送物質や正孔輸送物質が挙げられる。電子輸送物質を例示すると、クロラニル、ブロマニル、テトラシアノエチレン、テトラシアノキノジメタン、2,

より電荷発生物質の層を形成するか、又はその下地上に 50 4,7-トリニトロー9-フルオレノン、2,4,5,

7-テトラニトロ-9-フルオレノン、2、4、7-ト リニトロー9ージシアノメチレンフルオレノン、2, 4、5、7-テトラニトロキサントン、2、4、9-ト リニトロチオキサントンその他に、3、5-ジメチルー フェノキノンなどのジフェノキノン誘導体などの電子吸 引物質やこれらの高分子物質などが挙げら、これらは1 種類で使用してもよく複数以上混合するなどして使用し てもよい。

【0025】前記正孔輸送物質を例示すると、ピレン、 N-エチルカルバゾール、N-イソプロピリカルバゾー ル、N-メチル-N-フェニルヒドラジノ-3-メチリ デン-9-エチルカルバゾール、N, N-ジフェニルヒ ドラジノー3-メチリデン-9-エチルカルバゾール、  $N. N-\mathfrak{V}$ フェニルヒドラジノー $3-\lambda$ チリデンー10- エチルフェノチアジン、N, N - ジフェニルヒドラジ ノ-3-メチリデン-10-エチルフェノキサジン、p -ジエチルアミノベンズアルデヒド-N, N-ジフェニ ルヒドラゾン、p-ジエチルアミノベンズアルデヒドー  $N-\alpha-\tau$ フチル- $N-\tau$ ェニルヒドラゾン、p-ピロ 20 フェニル-N, N'-ビス(tert-ブチルフェニ リジノベンズアルデヒド-N, N-ジフェニルヒドラゾ ン、1、3、3-トリメチルインドレニン-ω-アルデ ヒドーN、Nージフェニルヒドラゾン、pージエチルベ ンズアルデヒドー3ーメチルベンズチアゾリノンー2ー EF = V - 1ドロキノリンー6-カルボキシアルデヒドー1'、1' -ジフェニルヒドラゾンなどのヒドラゾン類、2,5-ピス (p-ジエチルアミノフェニル)-1,3,4-オ キサジアゾール、1-フェニル-3-(p-ジエチルア ミノスチリル)-5-(p-ジエチルアミノフェニル) ピラゾン、1-[キノリル(2)]-3-(p-ジエチ ルアミノスチリル)-5-(p-ジエチルアミノフェニ ル) ピラゾリン、1 - 〔レビジル(2)〕 - 3 - (p -ジエチルアミノスチリル)-5-(p-ジエチルアミノ フェニル) ピラゾリン、1-[6-メトキシーピリジル (2)]-3-(p-ジエチルアミノスチリル)-5-(p-ジエチルアミノフェニル) ピラゾリン、1-(ピ リジル(5)]-3-(p-ジエチルアミノフェニル) ピラゾリン、1-[ピリジル(2)]-3-(p-ジエ チルアミノスチリル) - 5 - (p - ジエチルアミノフェ ニル) ピラゾリン、1 - (ピリジル(2)) - 3 - (p -ジエチルアミノスチリル)-4-メチル-5-(p-ジエチルアミノフェニル) ビラゾリン、1 - 〔ビリジル (2) ] -3-(α-メチル-ρ-ジエチルアミノスチ リル)-5-(p-ジエチルアミノフェニル) ピラゾリ ン、1-フェニル-3-(p-ジエチルアミノスチリ ル)-4-メチル-5-(p-ジエチルアミノフェニ ル) ピラゾリン、1-フェニル-3-(α-ベンジルp-ジエチルアミノスチリル)-5-(p-ジエチルア ミノフェニル) ピラゾリン、スピロビラゾリンなどのピー50ーで行うことができる。例えば、アプリケーター、スプレ

ラゾリン類、2-(p-ジエチルアミノスチリル)-S ジェチルアミノベンズオキサゾール、2 - (p - ジェ チルアミノフェニル)-4-(p-ジメチルアミノフェ ニル) -5-(2-クロロフェニル) オキサゾールなど のオキサゾール化合物、2-(p-ジェチルアミノスチ リル)-6-ジエチルアミノベンゾチアゾールなどのチ アゾール系化合物、ビス(4-ジエチルアミノー2-メ チルフェニル) フェニルメタンなどのトリアリールメタ ン系化合物、1,1-ビス(4-N,N-ジエチルアミ 10 ノー2ーメチルフェニル) ヘプタン、1, 1, 2, 2-テトラキス (4-N, N-ジエチルアミノー2-メチル フェニル)エタンなどのポリアリールアミン類、N, N'-ジフェニル-N, N'-ビス(メチルフェニル) ベンジジン、N, N'ージフェニルーN, N'ービス (エチルフェニル) ベンジジン、N, N' - ジフェニル -N, N'-ビス(プロピルフェニル)ベンジジン、 N, N'-ジフェニル-N, N'-ビス (ブチルフェニ ル) ベンジジン、N. N' -ジフェニル-N, N' -ビ ス (イソプロピルフェニル) ベンジジン、N, N'ージ ル) ベンジジン、N, N' -ジフェニル-N, N' -ビ ス (イソブチルフェニル) ベンジジン、N, N' -ジフ ェニル-N、N′-ビス(クロロフェニル)ベンジジン などのベンジジン系化合物、あるいはブタジェン系化合 物、トリフェニルアミン、ポリーN-ビニルカルバゾー ル、ポリビニルピレン、ポリビニルアントラセン、ポリ ビニルアクリジン、ポリー9-ビニルフェニルアントラ セン、有機ポリシラン、ピレンーホルムアルデヒド樹 脂、エチルカルバゾールーホルムアルデヒド樹脂などが 30 挙げられ、これらは、1種類で使用しても複数混合する などして使用することも可能である。

【0026】積層型電子写真感光体の電荷発生層及び電 荷輸送層、又は、単層型電子写真感光体の感光層を作製 する際に使用することができる溶媒としては、ベンゼ ン、トルエン、キシレン、クロロベンゼン、ジクロロベ ンゼンなどの芳香族系溶媒、アセトン、メチルエチルケ トン、シクロヘキサノンなどのケトン系溶媒、メタノー ル、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、メ チルセルソルブ、エチルセルソルブなどのアルコール系 溶媒、酢酸エチル、酢酸メチルなどのエステル系溶媒、 四塩化炭素、クロロホルム、塩化メチレン、1,2-ジ クロロエタン、テトラクロロエタン、1,1,1,3, 3, 3-ヘキサフルオロイソプロバノールなどのハロゲ ン系溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエー テル系溶媒やそのほかアセトニトリル、ジメチルホルム アミド、ジメチルスルホキシド、ジエチルホルムアミド などが挙げられ、これらは単独で使用しても複数以上混 合するなどして使用してもよい。

【0027】各層の塗布は公知の各種塗布装置を使用し

ーコーター、バーコーター、チップコーター、ロールコ ーター、ディップコーター、ドクタブレードなどが挙げ られる.

【0028】本発明の電子写真感光体は、特定の化学構 造を有するボリアリレートを感光層のバインダー樹脂に 用いるととによって、電荷発生物質や電荷輸送物質との 相溶性や溶媒との親和性が向上するため、感光層作製時 に塗工液がゲル化したり、樹脂が結晶化したりすること がなく、感光層と下地層との密着性能が良好であり、感 光層は機械的強度に優れている。

#### [0029]

【実施例】次に、本発明を実施例及び比較例によって詳 細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定される ものではない。なお、本発明の電子写真感光体の評価方 法を次に記す。

#### (a) 塗工液の安定性

塗工液を1ヶ月間放置し、液が白濁又はゲル化が起こっ たかどうか目視にて判断した。

#### (b) 塗布時の結晶化の有無

を目視で判断した。

#### (c)電子写真特性評価

川口電気製作所製静電気帯電試験装置を用いて、-6k Vのコロナ放電を行い、初期表面電位(V。)、5秒間 の光照射後の残留電位(V。)、半減露光量(E1/2) を測定した。

#### (d) 感光層の耐摩耗性

スガ試験機(株)製、スガ摩耗試験機を用い、200g の荷重をかけた摩耗紙上に試料を1200回往復させ、 その後の摩耗量の変化を測定した。

## 【0030】実施例1

1500mlの容器に600mlの水を添加した後、水 酸化ナトリウム11.05g、1,1-ビス(4-ヒド ロキシフェニル)-3.3-ジメチル-5-メチルーシ クロヘキサン20.72g、p-tert-ブチルフェ ノール0.21gを溶解させ、さらに二価フェノールに 対し0.5mo1%分の重合触媒(トリメチルベンジル アンモニウムクロライド)を添加し、激しく攪拌する。 別に、テレフタル酸クロライドとイソフタル酸クロライ ドの等量混合物(以下にMPCと略称)を14.16g 測り取り、300mlの塩化メチレンに溶解させる。こ の塩化メチレン溶液を先に調製した攪拌下のアルカリ水 溶液に添加し、重合を開始した。重合反応温度は25℃ 以下になるように調整した。重合時間は3時間行い、そ の後、系内に酢酸を添加することによって重合反応を終 了した。水相が中性になるまで水で洗浄を繰り返した。 洗浄終了後、攪拌下のメタノール中にゆっくり添加し、 ポリアリレートを沈澱させた。さらにろ別、乾燥すると とによって、ポリアリレート30gを得た。得られたポ ℃でインヘレント粘度を測定したところ、0.825で あった。

12

#### 【0031】実施例2

1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3, 3-ジ メチルー5-メチルーシクロヘキサン20.42g.p - t e r t - ブチルフェノール 0. 5 2 g、MPC 1 4. 16g、水酸化ナトリウム10. 89g使用した以 外は実施例1と同様の方法でポリアリレートを得た。と の試料のインヘレント粘度は0.623であった。

#### 10 【0032】実施例3

1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3, 3-ジ メチルー5-メチルーシクロヘキサン20.22g、p -tert-ブチルフェノールO.71g、MPC1 4. 16g、水酸化ナトリウム10. 79g使用した以 外は実施例1と同様の方法でポリアリレートを得た。と の試料のインヘレント粘度は0.421であった。

#### 【0033】実施例4

1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3, 3-ジ 電荷発生層に塗工液を塗布した後、膜が白濁したか否か 20 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン14.2 PC16.29g、水酸化ナトリウム8.02g使用し た以外は実施例1と同様の方法でポリアリレートを得 た。との試料のインヘレント粘度は0.686であっ た。

#### 【0034】実施例5

1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3, 3-ジ メチル-5-メチル-シクロヘキサン11.12g. 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン8. 30 45g、p-tert-ブチルフェノール0.56g、 MPC15. 42g、水酸化ナトリウム9. 19g使用 した以外は実施例1と同様の方法でポリアリレートを得 た。との試料のインヘレント粘度は0.652であっ tc.

## 【0035】実施例6

1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3, 3-ジ メチルー5-メチルーシクロヘキサン16.89g. 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロバン3. 21g, p-tert-7Fh7zJ-h0.53g. 40 水酸化ナトリウム10.25g使用した以外は実施例1 と同様の方法でポリアリレートを得た。この試料のイン ヘレント粘度は0.646であった。

#### 【0036】実施例7

1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3, 3-ジ メチル-5-メチル-シクロヘキサン10.75g、 2, 2-ビス(2-メチル-4-ヒドロキシフェニル) プロパン9. I7g、p-tert-ブチルフェノール 54g、MPC14.91g、水酸化ナトリウム 9.74g使用した以外は実施例1と同様の方法でポリ リアリレートをテトラクロロエタン溶媒を用いて、25 50 アリレートを得た。この試料のインヘレント粘度は0.

578であった。

#### 【0037】実施例8

1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3, 3-ジ メチルー5-メチルーシクロヘキサン10.59g、 1. 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサ  $\nu 9.46g$ , p-tert-7  $\mu 7$   $\mu 7$  3g、MPC14.70g、水酸化ナトリウム10.1 7g使用した以外は実施例1と同様の方法でポリアリレ ートを得た。との試料のインヘレント粘度は0.519 であった。

#### 【0038】比較例1

1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3, 3-ジ メチル-5-メチル-シクロヘキサン20.93g、M PC14. 16g、水酸化ナトリウム11. 16g使用 した以外は実施例1と同様の方法でポリアリレートを得 た。この試料のインヘレント粘度は1.246であっ た。

#### 【0039】比較例2

1、1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3、3-ジ メチル-5-メチル-シクロヘキサン19.93g、p 20 ト粘度を測定したところ、0.702であった。 -tert-ブチルフェノール1.00g、MPC1 4. 16g、水酸化ナトリウム10. 63g使用した以 外は実施例1と同様の方法でポリアリレートを得た。こ の試料のインヘレント粘度は0.211であった。

#### 【0040】比較例3

2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン1 8. 55g、p-tert-ブチルフェノール0. 61 g、MPC16.93g、水酸化ナトリウム7.34g 使用した以外は実施例 1 と同様の方法でポリアリレート を得た。この試料のインヘレント粘度は0.699であ 30 造した。 った。

## 【0041】比較例4

プロパン19.36g、p-tert-ブチルフェノー ルO. 57g、MPC15. 73g、水酸化ナトリウム 8.03g使用した以外は実施例1と同様の方法でポリ アリレートを得た。この試料のインヘレント粘度は0. 687であった。

#### 【0042】比較例5

1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサ 40 ン19.67g、p-tert-ブチルフェノール<math>0.55g、MPC15.27g、水酸化ナトリウム8.9 7g使用した以外は実施例1と同様の方法でポリアリレ ートを得た。この試料のインヘレント粘度は0.541 であった。

## 【0043】比較例6

三つ口フラスコに攪拌機、温度計、ガス導入管、排気管 をつける。この三つ口フラスコに600m1の水を添加

した後、水酸化ナトリウム11.26g、2,2-ビス (4 - E F ロキシフェニル) プロバン26.09 g、p- tert-ブチルフェノール0.86gを溶解させ、 さらに二価フェノールに対し0.5mol%分の重合触 媒(トリメチルベンジルアンモニウムクロライド)を添 加した。その後、300mlの塩化メチレンを系内に添 加し、これを激しく攪拌しながらホスゲンガスを導入し た。ホスゲンはボンベから空の洗気びん、水を入れた洗 気びん、空の洗気びんを通してフラスコ内に導入した。 10 ホスゲンガス導入中の反応温度は25℃以下になるよう に調整した。重縮合反応の進行と共に系内の有機相の粘 度が上昇してくる。ホスゲンガスは、ホスゲン-塩化水 素錯体の黄色が消えるまで添加した。その後、酢酸を添 加することによって重縮合反応を終了し、水相が中性に なるまで水で洗浄を繰り返した。洗浄終了後、攪拌下の メタノール中にゆっくり添加し、ポリカーボネートを沈 澱させた。さらにろ別、乾燥することによって、ポリカ ーボネート30gを得た。得られたポリカーボネートを テトラクロロエタン溶媒を用いて、25℃でインヘレン

14

【0044】以上の実施例1~8、比較例1~6で合成 したポリアリレート又はポリカーボネートを用い、電荷 輸送物質として式(3)に示す化合物を用い、ポリアリ レート又はポリカーボネート:電荷輸送物質:塩化メチ レン=1:1:8 (重量比)の溶液を調整し、塗工液と し、この塗工液をアルミニウム製導電性基板上に形成し たオキソチタニウムフタロシアニンの約0.5μmの電 荷発生層上に浸漬塗工法により塗布し、乾燥した後、2 0μmの電荷輸送層を設けて積層型電子写真感光体を製

[0045]

【化3】

【0046】表1に実施例1~8、比較例1~6で合成 したポリアリレート又はポリカーボネートの製造条件と η inh.を、表2に塗工液の安定性と塗布時の結晶化の有 無を、表3に初期表面電位(V。)、5秒間の光照射後 の残留電位(V。)及び半減露光量(E、,,)を、表4 に電荷輸送層の耐摩耗性の結果を示した。

[0047]

【表1】

	二価フェノールの <b>割合</b> (mol比)	PTBP添加且 (或KO全KXIom)	7) inh.
突施例 1	TMBPZ:BPA=10:0	2	0. 825
実施例 2	TMBPZ:BPA=10:0	5	0. 623
実施例3	TMBPZ:BPA=10:0	7	0. 421
<b>卖施例 4</b>	TMBPZ:BPA=2:8	5	0. 686
実趋例 5	TAMPZ: BPA=5:5	5	0. 652
実際例 6	TMBPZ: 8PA=8:2	5	0. 578
実施例7	TMBP2:BPC=5:5	5	0. 578
突焰例 8	TMBPZ:BPZ=5:5	5	0. 519
比较例 1	TMBP2:BPA=10:0	0	1. 246
比效例 2	TMBP2:BPA=10:0	1 0	0. 211
此效例3	TMBP2:BPA=0:10	5	0. 699
比效例 4	TMBPZ:BPC=0:10	5	0. 687
比饺例 5	TMBPZ:BPZ=0:10	5	0. 541
比较树 6	TMBPZ:BPA=0:10 (PC)	5	0. 702

TMBPZ: 1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル) -3, 3-ジメチル-5-メチルーシクロヘキサン
BPA: 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル) プロパンを表す。
BPC: 2, 2-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル) プロパンを表す。
BPZ: 1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル) シクロヘキサンを表す。
PC: ポリカーボネートを表す。

15

[0048]

【表2】

# 竣工液の特性

	<b>塗工液のゲル化の有無</b>	<b>塗布時の結晶化の有無</b>	
実施例1	②: ゲル化なし	②:結晶化せず	
実施例 2	0	0	
実施例3	0	0	
実施例4	0	0	
実施例5	0	0	
実施例 6	0	<b>©</b>	
突旋例7	0	0	
実施例8	0	Ø	
比较例1		× 結晶化	
比較例 2	×:ゲル化または白化	<b>©</b>	
比較例3	×	×	
比較例 4	×	0	
比較例5	©	0	
比较例 6	×	×	

[0049]

【表3】

30

40

# 電子写真特性評価

	初期表面電位V。(V)	残留電位Va(V)	半減雪光量B <sub>1/1</sub> (LUI/秒)
実施例 1	-771	- 1	0. 91
実施例2	-770	- 1	0. 91
実施例3	<b>-77</b> 1	<b>– 2</b>	0. 91
实施例 4	-742	- 4	0.87
実施例 5	-755	- 3	0.88
実施例 6	-767	<b>- 2</b>	0. 91
実施例7	-760	<b>- 2</b>	0.89
実施例8	-773	- 1	0. 92
比較例 1	-769	<b>– 2</b>	0.89
比較例 2	-771	- 3	0. 90
比較例3	-752	<b>– 5</b>	0.84
比較例 4	-746	- 4	-0.86
比較例 5	-744	- 3	0. 92
比較例 6	-752	<b>-</b> 5	0.84

[0050]

# \* \*【表4】

## 摩耗特性

	摩耗量(mg)		摩耗量 (mg)
実施例1	1. 52	実施例 8	1. 52
実施例2	1. 51	比較例1	1. 52
実施例3	1. 52	比較例 2	1.70
実施例 4	1. 72	比較例3	2. 16
実施例 5	1. 63	比較例4	1.80
実施例 6	1. 57	比較例 5	1. 8 4
実施例7	1. 52	比較例 6	2. 32

# [0051]

【発明の効果】以上のように構成されているので、本発明の電子写真感光体においては、感光層の作製時に塗工液がゲル化したり、感光層内におけるバインダー樹脂が

結晶化したりすることがなく、感光層と下地との密着性 が良好で感光層が機械的強度に優れて耐刷性が良好で、 長時間にわたって優れた電子写真特性を維持し得る。